

Agnes Kultase stipendiumifond

toetamaks magistri- ja doktoriõpinguid riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel erialadel
Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides

2012.a. – 3 stipendiumi summas 5 000

HELEEN JÄÄGER, magistriõpinguteks Lundi Ülikoolis rahvusvaheliste inimõiguste erialal 1 500

HELGA KALM, magistriõpinguteks Johns Hopkinsi Ülikooli rahvusvaheliste suhete koolis USA-s 1 500

SANDER LOITE, magistriõpinguteks Londoni *Imperial College*'is teaduskommunikatsiooni erialal 2 000

2013.a. – 2 stipendiumi summas 5 000

MÄRT TRASBERG, doktoriõpinguteks Tulane Ülikoolis USA-s (Ladina-Ameerika õpingud) 2 500

MAARJA VOLLMER, magistriõpinguteks Malmö Ülikoolis rahvusvahelise migratsiooni ja etniliste suhete erialal 2 500

2014.a. – 2 stipendiumi summas 5 000

KAISA ALLIKSAAR, magistriõpinguteks *King's College*'is Londonis rahvusvahelise rahu ja julgeoleku erialal 2 500

KASPAR JÕGEVA, magistriõpinguteks Erasmuse Ülikoolis Rotterdamis meedia ja äri erialal 2 500

2015.a. – 2 stipendiumi summas 5 000

GERDA HEINMA, magistriõpinguteks Göteborgi Ülikoolis Rootsis sotsiaaltöö ja inimõiguste erialal 2 500

OLIVER MÕRU, magistriõpinguteks Sciences Po Pariisi Ülikoolis Prantsusmaal rahvusvahelise julgeoleku erialal 2 500

2016.a. – 1 stipendiumi summas 2 500

KERTU TENSO, magistriõpinguteks Sciences Po Pariisi Ülikoolis Prantsusmaal inimõiguste ja humanitaarabi erialal

2017.a. – 1 stipendiumi summas 2 500

MONIKA HÄRMA, magistriõpinguteks Sciences Po Pariisi Ülikoolis Prantsusmaal rahvusvahelise julgeoleku erialal

2018.a. – 1 stipendiumi summas 5 000

RIIN ALJAS, magistriõpinguteks Marylandi Ülikoolis dataajakirjanduse erialal

2019.a. – 2 stipendiumi summas 5 000

HEIDI MAIBERG, doktoriõpinguteks Londoni ülikoolis Royal Holloway University of London kriminoloogia ja sotsioloogia erialal 2 500

LAURA MALLENE, enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas rahvusvahelises uuriva ajakirjanduse organisatsioonis OCCRP 2 500

Aastatel 2012 – 2019 on eraldatud 14 stipendiumi summas 35 000 eurot.